



中華民國專利證書

發明第 I 386507 號

發明名稱：磁控濺鍍設備

專利權人：國立高雄科技大學

發明人：楊玉森、黃煒盛

專利權期間：自 2013 年 2 月 21 日至 2029 年 5 月 18 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



107

年

6

月

12

日 (換發)





中華民國專利證書

發明第 I 386507 號

發明名稱：磁控濺鍍設備

專利權人：國立高雄第一科技大學

發明人：楊玉森、黃煒盛

專利權期間：自 2013 年 2 月 21 日至 2029 年 5 月 18 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長

王美花

中華民國

102



年 2 月 21 日